#### 講演予稿執筆 • 投稿要領

用紙(A4 版、1枚)の上部 25mm、左右下部 20mm を余白にし、上から題目、所属・発表者、本文の順でご執筆ください。テンプレートをホームページからダウンロードしてご利用ください。予稿原稿は PDFファイル(モノクロ、5MByte 以下)にてion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご送付ください。

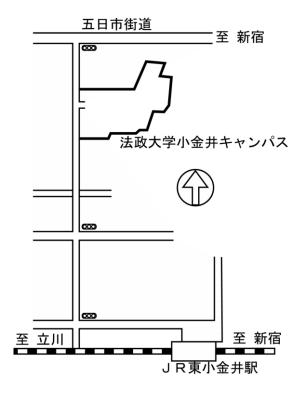
## Proceedings(英文)執筆要領

A4 用紙の上下左右 30mm を余白にし、 上から題目(大文字)、著者名、所属、アブストラクト(200 語まで、シングルスペース)、 本文(シングルスペース)の順でご執筆ください。原稿は4または 6 ページをご選択ください。オフセット印刷にて B5 版に縮刷されます。文献番号は本文中に上付き数字にて指示してください。また、参考文献は、本文の末尾にまとめ、番号、著者、Journal 名、巻(太文字)、ページ、発表年の順でご記載ください。

予稿原稿と同様に テンプレートをホームページからダウンロードしてご利用ください。完成原稿は PDF ファイルにてion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご送付ください。

## シンポジウム HP

http://www.ionbeam.hosei.ac.jp/sympo/symposium.html



JR 中央線東小金井駅(北口)より 徒歩 12分または、 バス 武蔵小金井駅行、関野橋循環にて 「法政大学」下車 \*お車でのご来校はご遠慮ください

問い合わせ先 〒184-8584

東京都小金井市梶野町 3-7-2 法政大学イオンビーム工学研究所

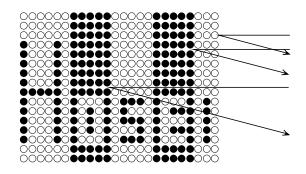
TEL: 042-387-6094 FAX: 042-387-6095

HP: www.ionbeam.hosei.ac.jp E-MAIL: ion-sympo@ml.hosei.ac.jp



# 第 38 回法政大学 イオンビーム工学研究所 シンポジウム

The 38<sup>th</sup> Symposium on Materials Science and Engineering Research Center of Ion Beam Technology Hosei University



期日 2019年12月18日(水)

会場 法政大学小金井キャンパス マルチメディアホール

主催 法政大学イオンビーム工学研究所

協賛 日本物理学会 応用物理学会

日本アイソトープ協会(順不同)

法政大学イオンビーム工学研究所は法政大学 100 周年を記念して設立されました。本シンポジウムは、1982 年に第 1 回を開催し、イオンビームの電子材料技術への応用、分析技術などの研究成果を討論する目的で開催してまいりました。

今年度のシンポジウムは「イオンビーム技術と関連材料技術」をテーマとしております。このイオンビームが広く利用されている分野での最先端の研究の話題や情報を提供していただき、活発な討論の場といたしたく、関連分野の研究者の方々に積極的に研究発表いただきますようご案内申し上げます。

講演は招待講演と一般講演で構成され、一般講演ではショート講演とポスターセッションを予定しております。また、シンポジウムで発表された論文は

Proceedings(2019)として2020年3月 に発行する予定です。

予稿原稿締切り 11月1日(金)

論文原稿締切り シンポジウム当日

# 招待講演

小林 直人 氏

(早稲田大学リサーチイノベーションセンター) 「戦略的研究開発のあり方と最近の先 進光デバイスの動向」

## 柚木 彰 氏

(産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門) 「放射線測定器の製品規格に係る国際 標準の動向」

## 徳田 清仁 氏

(早稲田大学国際情報通信研究センター) 「電磁波イメージング技術とその生活 安全支援システムへの応用」

## 一般講演

下記のようなキーワードで一般講演を募集しますが、イオンビーム利用技術に限らず関連材料・技術に関する講演を広く募集します。

- 牛体微量元素分析技術
- ナノパーティクル形成などナノテク ノロジーへの応用
- ワイドバンドギャップ半導体のデバイス技術
- ・半導体への不純物ドープおよび金属、 絶縁物の表面改質
- ・薄膜結晶、VLSI 用電極などの成膜 技術
- プラズマプロセス、イオン源および

分析技術などのイオンビーム工学関 連技術

## 申込要領

ホームページからダウンロードした予稿 テンプレートをご利用いただき、完成原稿を PDF にて ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 宛にご 送付ください。

プログラム編成の都合上、講演内容を表す キーワードを 4~5 語程度付記ください。講 演申込締切りは 2019年11月1日(金) です。講演者にはポスターの作成および論文 原稿の執筆をお願いいたします。

講演申込の方には、プログラムを予め(12月上旬)メールでお送りいたします。また、 聴講でのご参加は申込不要ですが、事前にプログラム送付をご希望の方は 11月中旬までに申込をお願いいたします。

• 参加費 無料

予稿集と

Proceedings 千円(当日受付にて)